JT-60SAにおける複数のRMP条件での周辺プラズマモデリング Edge plasma modeling under several RMP conditions in JT-60SA

榎本昇悟¹⁾、田中宏彦¹⁾、河村学思^{2) 3)}、松永剛⁴⁾、

小林政弘^{2) 3)}、星野一生⁵⁾、鈴木康浩⁶⁾、梶田信⁷⁾、大野哲靖¹⁾

Shogo Enomoto¹⁾, Hirohiko Tanaka¹⁾, Gakushi Kawamura²⁾³⁾, Go Matsunaga⁴⁾, Masahiro Kobayashi²⁾³⁾, Kazuo Hoshino⁵⁾, Yasuhiro Suzuki⁶⁾, Shin Kajita⁷⁾, Noriyasu Ohno¹⁾

¹⁾名大院工、²⁾核融合研、³⁾総研大、⁴⁾量研機構、⁵⁾慶大理工、⁶⁾広大先進理工、⁷⁾名大未来研 ¹⁾Grad. Sch. Eng., Nagoya Univ., ²⁾NIFS, ³⁾SOKENDAI, ⁴⁾QST, ⁵⁾Keio Univ., ⁶⁾Hiroshima Univ., ⁷⁾IMaSS, Nagoya Univ.

将来の核融合炉において、周辺局在化モード (ELM: Edge Localized Mode)によって間欠的な 熱負荷が発生し、ダイバータ板に損傷を与える ことが懸念されている。このためELM振幅の緩 和・抑制が求められており、有効な手法の1つ として共鳴摂動磁場(RMP: Resonant Magnetic Perturbation)の印加がある。RMP印加は非定常現 象のみならず、近年、定常的な周辺プラズマ・ 熱負荷分布を変形させることが報告され、数値 シミュレーションを含めた研究が進められて いる。RMPは本質的に3次元の構造を有するた め、3次元輸送コードEMC3-EIRENEが適用され る。NSTX[1]やAUG[2]等、複数の装置における RMP印加実験-シミュレーション比較や、 ITER[3]における予測計算が行われているが、定 常熱負荷分布に与える影響は十分には明らか となっていない。

2020年に建設を完了した大型トカマク装置 JT-60SAでは、今後RMP実験を含む様々な物理 実験が行われる予定である。実験開始前にシミ ュレーション環境を整えることが、物理理解を 進展させる上で極めて有効である。そこで最近、 JT-60SAへのEMC3-EIRENEの適用が初めて行 われたが、RMPの印加条件はコイル電流値の低 い1ケース(10 kA)に限られていた[4]。

本研究では、将来の実験比較を目的とした取り組みの1つとして、より大きなRMP強度におけるEMC3-EIRENEシミュレーションを実施し

た。図1にRMPのコイル電流*I*_c = 0(RMP無し), 10, 20, 30 kAでの外側ダイバータへの熱負荷分布 を示す。今回の結果では、種々の入力パラメー タはRMP強度を除き先行研究[4]と同様であり、 プラズマ応答磁場は考慮していない。*I*_c = 0のケ ースを除いて、RMPのトロイダルモード数と同 じく、*n* = 3のストライク点分裂が確認された。 さらにRMPコイルの電流を増加させていくに つれて、この分裂がより明瞭となることが確認 された。RMP強度の増大に対してトロイダル平 均熱負荷ピークには減少傾向が見られたが、変 調成分の振幅が増加するため、熱負荷ピークに は大きな違いは見られなかった。講演ではRMP 強度と周辺プラズマパラメータのより詳細な 関係について報告する予定である。



図1,外側ダイバータへの熱負荷の分布。横軸はトロイダ ル角、縦軸は摂動未印加時のセパラトリクスからの距離で ある。コイル電流: (a) $I_c = 0$, (b) 10, (c) 20, (d) 30kA.

- [1] J.D. Lore *et al.*, Nucl. Fusion **52** (2012) 054012
- [2] T. Lunt et al., Nucl. Fusion 52 (2012) 054013
- [3] O. Schmitz *et al.*, J. Nucl. Mater. **438** (2013) S194-S198
- [4] H. Tanaka *et al.*, Contrib. Plasma Phys. **60** (2020) e201900114